

賞状

優秀論文賞

大阪大学大学院

楊 旭 殿

研究論文

Highly efficient planarization of sliced
4H-SiC(0001) wafer by slurryless
electrochemical mechanical polishing

あなたの研究論文は高度生産システム技術の
進歩に寄与するところ大であります
よってこれを優秀論文賞として金一封を添えて
表彰いたします

令和2年5月21日

公益財団法人 マザック財団

理事長 棚橋祐治

